

高等学校仪器设备和优质资源共享系统（CERS）

CERS 项目大型科学仪器系列培训通知 电子束曝光及深干法刻蚀技术的基础与应用

各有关高校：

CERS 管理中心依托西安交通大学微纳加工中心示范机组举办“电子束曝光及深干法刻蚀技术的基础与应用”专题培训，具体安排如下，欢迎各相关机构积极组织技术人员参加。

一、 培训内容：

电子束曝光系统的原理、构造、工艺及应用；
深干法刻蚀系统的原理、构造、工艺及应用；
学员上机操作（硅纳米结构加工）。

二、 主讲教师：

李吉成高工，机械制造系统工程国家重点实验室微纳加工中心主管；
张亮亮工程师，西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 EBL 负责人。

三、 培训时间：2015 年 4 月 16 日~17 日

四、 报到时间：2015 年 4 月 16 日

五、 报到及培训地点：西安交通大学曲江校区西五楼机械制造系统工程国家重点实验室

六、 培训对象：

相关高校电子束曝光及深干法刻蚀实验技术人员和研究人员，本期培训最多可接纳培训容量为 30 人，根据报名情况确定参加人员。

七、 培训费用：

无培训费。培训学员上机操作机时费用和讲师授课的费用由 CERS 项目经费支持。参加人员食宿自理。不安排接送。

八、 报名办法：

申请参加人员请于 2015 年 3 月 30 日前填写回执（见附件），通过邮件发给联系人。

九、 联系信息:

联系人: 王鑫垚(西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室)

张亮亮(西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室)

联系电话: 座机 029-83395052, 手机 18681898922

E-mail: sklms@mail.xjtu.edu.cn

十、 交通路线:



路线 1: 西安火车站乘坐 25 路公交到理工大曲江校区站下车, 按路线步行 900 米。

路线 2: 西安北站乘地铁 2 号线至钟楼站下车, 转乘 45 路公交车到理工大曲江校区站下车, 按路线步行 900 米。

西安交通大学微纳加工示范机组
CERS 管理中心
(清华大学实验室与设备处代章)
2015 年 3 月 17 日



回 执

学校：

姓名	性别	职称	院系	座机、手机	邮箱

学校联系人：

备注：